Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рябцун Владимир Васильевич
Должность: Директор
Дата подписания: 07.07.2023 10:12:38
Уникальный программный ключ:
937d0b737ee35db03895d495a275a8aac5224805

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

План одобрен Ученым советом ТИ НИЯУ МИФИ
Протокол № 3 от 29.06.2023

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе бакалавриата

11.03.03

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств

Профиль: ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
Кафедра: Технических систем контроля и управления
Факультет: Высшее образование

Квалификация: бакалавр

Форма обучения: Очная форма
Срок получения образования: 4 г.

+	*Основной*	*Типы задач профессиональной деятельности*
+	+	организационно-управленческий
+	+	конструкторский
+	+	технологический
+	-	проектный
+	-	научно-исследовательский

Год начала подготовки (по учебному плану) 2022
Учебный год 2023-2024
Образовательный стандарт (СУОС) 18/03 от 31.05.2018

| - | - | - | - | Формы пром. атт. | | | | з.е. | | - | Итого акад.часов | | | | | | Курс 1 | | | | | | | | | | | | | | | | Курс 2 | | | | | | | | | | | | | | | | Курс 3 | | | | | | | | | | | | | | | | Курс 4 | | | | | | | | | | | | | | | | Закреп ленная |
|---|---|---